#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-209073 (P2001-209073A)

(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

FI デーマコート・(参考) G02F 1/137 2H088

# 審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 9 頁)

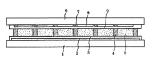
			_
(21)出願番号	特願200019453(P200019453)	(71)出職人 000001007	
		キヤノン株式会社	
(22) 出顧日	平成12年1月28日(2000.1.28)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
		(72)発明者 加藤 直樹	
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ	+4
		ノン株式会社内	
		(74)代理人 100096828	
		弁理士 渡辺 敬介 (外1名)	
		Fターム(参考) 2H088 EA02 GA02 GA13 HA08 HA14	
		JA06 JA07 JA10 JA11 KA02	
		MAO7 MA20	

# (54) 【発明の名称】 液晶素子とその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 カラーフィルタを用いることなく、安価にカラー表示の液晶素子を構成する。

「解決手段」 電極2が形成された基板1上に、隔壁を 粧ねたブラックマトリクス4を形成し、該ブラックマト リクス4の所口部をセルとして、各セルに、二色性色素 を含むインクをインクジェットが式により付ちし、さら に各セルによりた残るやして上記二色性色を混合 し、電極8が形成された対向側の基板6を貼り合わせて 液晶組成物が完填された各セルを着色画素として、ゲス トホストモードで表示を行う。



### 【特許請求の範囲】

「請求項 1 1 一対の基板と、該私板間に集件された液 品組成物と、該液塩温収物を駆動する電極とを少なくと も備えた成態業子であって、液晶組成物が確認によって 互いに独立して分割されたセル内に収納されて各人の組み合 わせのうちのいずれか一色を呈する二色性色素とホスト 液晶とを混合してなり、ゲストホストモードで光変調を 行うことを特定とする成晶を

【請求項2】 ホスト液晶がネマチック相を呈し、該ネマチック相において電圧印加により液晶分子の配向方向を変化させ、光変調を行う請求項1記載の液晶素子。

【請求項3】 ホスト液晶が電圧無印加時にホモジニア ス配向を呈し、二色性色素がp型である請求項2記載の 液晶素子。

【請求項4】 ホスト液晶が電圧無印加時にホメオトロビック配向を呈し、二色性色素がn型である請求項2記載の液晶素子。

【請求項5】 液晶組成物が相転移型液晶モードで光変 調を行う請求項1記載の液晶素子。 【請求項6】 瞬壁が黒色である請求項1~5のいずれ

| 「請求項で] | 開盤が黒色樹脂で形成されている請求項 【請求項7】 | 隔壁が黒色樹脂で形成されている請求項

6記載の液晶素子。 【請求項8】 隔壁の高さがり、3~20 u mである請

求項1~7のいずれかに記載の液晶素子。 【請求項9】 各画素がアクティブ素子を備えたアクテ

ィブマトリクス駆動方式である請求項1~8のいずれか に記載の液晶素子。 【請求項10】 請求項1~9のいずれかに記載の液晶

素子の製造方法であって、一方の基板上に隔壁を形成 し、減圧下において該隔壁によって囲まれた各両素領域 に所定の色を呈する二色性色素とホスト環晶とを付与 し、他方の基板を貼り合わせた後、常圧に戻すことを特 徴とする原品番子の製造方法。

徴とする液晶素子の製造方法。 【請求項11】 他方の基板を貼り合わせた後、加熱処理を施す請求項10配載の液晶素子の製造方法。

【請求項12】 二色性色素を付与する手段が、インク ジェット法による請求項10または11に記載の液晶素 子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の評細な説明 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーテレビ、パーソナルコンピュータ、パチンコ遊技台等に使用されるカラー表示の液晶素子とその製造方法に関する。

[0002]

(青)の着色部を有するカラーフィルタを用い、透過光 或いは反射光を着色する方法がとられていた。また、こ れ以外の方法としては、液晶素子の後方に互いに発光波 長の異なる複数のパックライトを設置し、該バックライ トの切り替えと同期して液晶をスイッチングさせるいわ ゆるフィールドシーケンシャルモードなどが用いられて いた

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の、カラーフィルタを用いた液晶素子は、調素毎に着色部を低度するため、 は、微細なカラーフィルタを高端度で製造する技術が求められる。カラーフィルタの製造方法としては、一般に 

「解分数性あ用いられているが、この方法に少なくとも 

スを基板上に助一に塗布した上でフォトリングラフィ法 
を用いて加工する工程を3回繰り返す必要があり、カラーフィルタの製造コストが非常に大きくなり、液晶素子のコストダンとに大な体験さたなっていた。

【0004】また、液晶に二色性色素を添加した、いかのカメトストモードを用いる方法においては、異なった色を呈する画素を平面的に配置する方法がなく、減 法議色による方法を用いて3枚の液晶をルを重なて用いる方法がとられていた。そのため、高値なカラーフィルタは使用しないものの、逆に製造コストが高み、また、セルを重ねて用いるため視差が生して視野角が非常に狭くかって1.45 りから相関があった。

【0005】また、フィールドシーケンシャルモードを 用いる方法では、非常に高速で発光色を切り替えるバッ クライトと高速応答の液晶を使用する必要があり、さら に、これらを同期して駆動する回路が必要となるため、 コスト高になってしまうという問題があった。

【0006】本発明の課題は、上記問題点を解決し、煩 雑な製造工程を必要とせず、安価に良好なカラー表示の 液晶素子を提供することにある。

は907月 「課題を解析するための手段」本発明の液晶素子は、一 対の基板と、該基板間に保持された液晶極度物と、該液 動風成物を駆動する電極とを少なくとも傷えた液晶素子 であって、液晶組成物が隔壁によって互いに独立して分 割されたセル内に収納されて各着色画素を形成し、各者 を画素の液晶組成物が複数を囲み合わせのうちのいず れか一色を見する二色性色素とホスト液晶とを混合して なり、ガストホストモードで光変調を行うことを特徴と する。

【0008】上記本発明は、ホスト液晶がネマチック相 を呈し、該ネーチック相において電圧印加により液晶分 子の配向方向を変化させ、光変調を行うこと、成いは、 液晶組成物が旬転移型液晶モードで光変調を行うこと。 を好ましい整度として含み、相称においては、ホスト液 晶が電圧無印加時にホモジニアス配向を呈し、二色性色 素がり型であること、成いは、ホスト液晶が電圧無印加 卵にホメオトのビック配向を呈し、二色性色変化が即で、 原販にホメオトのビック配向を呈し、二色性の異し、一 あること、を好ましい態様として含むものである。

【0009】さらに、上記本来別は、隔壁が単色であること、特に、隔壁が馬色衛動で形成されていること、及び、隔壁の高さが0.3~20μmであること、各両素がアクティグ来子を備えたアクティブマトリクス駆動力、元であること、を好ましい態様として含むめである。 【0010】また、本発明は、上記本発明の積品素子の製造方法を提供するものであり、一方の基板上に隔壁を財成し、製工下において該際によって囲まれた各両素領域に所定の色を呈する二色性色素とホスト液晶とを付与し、他力の基板を貼り合わせた後、常圧に戻すことを特徴とする。

【0011】上記本発明は、他方の基板を貼り合わせた 後、加熱処理を施すこと、及び、二色性色素を付与する 手段が、インクジェット法によること、を好ましい態様 として含むものである。

### [0012]

【発明の実施の形態】図1に半発明の液晶素子の一実施 形態の断面を模式的に示す。図中、6 行基板、2 は 共通電極、3、9 は配門版、4 は隔壁を集れたプラック マトリクス、5 は液晶組成物、7 はアクティグ素子、8 は面素電板である。本実施形能は、画素毎にアクティブ 素子 7 を配して各画素の液晶組成物 5 をアクティブマト リクス方式で駆動する素子例である。

[0013] 本発明の成品番子は、基版1.6 を対向さ な、この基板間に改晶組成物5を挟持してなる。各画素 の液晶組成地51法、隔壁 4により互いに強立して分割さ れたセル内に収納され、各着色囲素を構成している。 100141本形明で取りれる液晶組成物は、ネマチ ック、コレステリックまたはカイラルネマチック、スメ クチックまたはカイラルスメクチック、等の相を呈する 本スト破晶に一色性色素を積やさせたゲストストモード 下の液晶組成物であり、囲素等に所定の着色パターンに 従って、少なくとも2色の組み合わせのうちのいすれか を呈するように。色性色素が複数に対している。

【〇〇15】本発明の絃晶素子は、使用する液晶組成物により複数の形態及び用途が考えられる。例えば以下の 構成が挙げられるが、本発明がこれらに限定されるものではない。

- (1) 各画素に、R、G、Bのいずれかを呈色する二色 性色素を混入した液晶素子。
- (2)各画素に、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)のいずれかを呈色する二色性色素を混入した液晶素子。
- (3) 各画素に、Y、C、Mのいずれかを呈色する二色 性色素を混入し、素子の後方或いは素子内に反射層を設 けた反射型液晶素子。
- (4) 各画素に、R、G、Bのいずれかを呈色する二色 性色素と、これら二色性色素と吸収異方性の異なる無色 を呈する二色性色素を同時に混入した液晶素子。

(5)各画素に、Y、C、Mのいずれかを呈色する二色性色素と、これら二色性色素と吸収異方性の異なる県色を呈する二色性色素を同時に混入し、素子の後方或いは素子内に反射層を設けた反射型液晶素子。

【0016】本発明に用いられるホスト液晶としては、 前述のように多種のモードが使用可能である。通常のネ マチック相を呈する液晶を用いたモードとしては、G. H. Heilmeier and L. A. Zanon i: Appl. Phys. Lett., 13 (196 8) 1622~等に開示されている。また、カイラルネ マチック液晶を用い、相転移を利用して表示を行ういわ ゆるホワイトテイラーモードは、D. L. White and G. N. Taylor: J. Appl. Phy s. . 45 (1974) 4718~等に開示されてい る。さらに、スメクチック相を呈する液晶モードは、 S. Lu et. Al., : 1982 SIDInt' 1 Symp. Digest of Tech. Pap ers, 238~等に、カイラルスメクチック相を用い たモードは、F. Nakano. et. al., :9 Int'l Lia, Cryst, Conf. Abs

Tract, (1982) 338, J-2p, 等に開示 されている。尚、本発明ではこれら液晶モードに限定さ れるものではない。

【0017】ここで、本発明にかかるゲストホストモードについて説明する。

【0018】 微晶物質は、該物質に添加された適当な分子配置もしくは形態を有する他の化合物分子に自己の配列をとらせる質を有する。の性質がダナホストモード液晶素子の基本であり、この素子においては、ホスト液晶は、電界もしくは過界の印加によって削削される配向を有し、減血向が例えば多色性染料のグスト分子を配列せしめている。多色性操料とは、自己の分子配列・対して入射する光の電気ベットルの方向の変化に従ってその吸収特性が変化する姿体である。適当な多色性染料は長くのUTC棒状の分子であり、この分子はその長軸におって適遇する光をほとんど吸収しないが、タテの長軸に合って適遇する光をほとんど吸収しないが、タテの長軸に合った方向の電気ベットルを有する光を最大に吸収すに

[0019] このような多色性障料分子は、ホスト液晶 中で鉄液晶分子の配向に従った配向をとることが可能で あり、ネマサック相(フレデリクス転移効果)及びコレ ステリックーネマチック相転移のそれぞれに基づく二つ のモードに分類される、ゲストホストモードに使用でき るという利なを有する。

【0020】 ネマチック和モードにおいては、ホスト液 島本含有する素子内表面の配向処理によって、ホスト液 品が当別から配向している。この配向は素子の電極間に 電界を印加することによって素化する。当該変化に伴っ ヴメト集科分子も配向方向を変え、電券の軸に治って 通過する光の吸収に関して変化を生じ、切り尋え可能な 常気光学的ディスプレイが得られる。

【0021】また、コレステリックーネマチック相転移 モードにおいては、ホスト液晶は正の誘電異方性を有す るものであり、短い範囲での長いピッチの螺旋状配列 (フォーカルコニック状態) を有するコレステリックメ ソフェーズを占めさせる光学活性化合物であるか、また はそれを包含するものである。当該モードの液晶素子で は、雷圧無印加のオフ状態においては、配向が短い範囲 だけであるため、入射光を散乱する。しかしながら、電 界が印加されてオン状態となると、電界に平行な直線状 のネマチック配列が得られる。このネマチック配列はま た、電界に平行な任意のゲスト染料分子の配向を生じ、 その方向において最小の吸収を示す。このように、オン 状態においてはほとんど散乱が行われず、オン状態とオ フ状態との間で切り替え可能なディスプレイが得られ る。ゲスト染料分子はこの二つの状態間のコントラスト を高める。

【0022】コレステリックーネマチック相転移に基づ く発色変化を利用して表示を行う相転移型ゲストホスト 表示モードは、偏光板なしで高いコントラストが得ら れ、視角依存性がない、表示全体が明るい、応答が速い 等の特徴を有し、特に反射型液晶ディスプレイとして有 望である。相転移型ゲストホスト表示モードにおいて、 雷圧無印加時に液晶分子は電極表面に垂直方向に進むに 従い、順次その配向方向を旋回するグランジヤン組織を とり、このため二色性色素分子は任意の方向に偏った光 を強く吸収し、強く発色する。一方、電界印加時には色 素分子、液晶分子は共に電極表面に垂直なホメオトロピ ック配面をとり、ほとんど完全に入射光を透過し、反射 板(或いは不透明基板)の色を呈する。

【0023】ゲストホストモードにおいて、二つの状態 間で最大のコントラストを得るためには、ゲスト染料分 子がホスト液晶分子の平均配向にできるだけ近い配向を とることが重要であるが、ランダムな熱変動のために限 定された程度までしか達成されない。配向の理想状態と 異なる程度が、下記式によって与えられるオーダーパラ メータSとして知られる量によって算出される。

 $[0024] S = (1/2) (3 cos \Theta - 1)$ 尚、上記式中、cos Oは平均間隔であって、日はホ スト液晶分子の平均配向に対するゲスト染料分子の瞬間 配向角である。オーダーパラメータSの値の決定につい ては、例えば前述のD、L、White等の論文を参照 すれば十分に理解される。

【0025】完全な配向におけるオーダーバラメータS は1であり(即ち $\Theta$ が0である)、ゲストホストモード 液晶素子で使用するための多色性染料はできるだけオー ダーパラメータが1に近いことが好ましく、さらに、適 当な化学的、光化学的及び電気化学的な安定性を有して いる必要がある。多色性染料は非イオン性であることが 必要で、所望の効果を得るために必要な多色性染料の濃 度は一般的にかなり低く、ホスト液晶に対して十分な溶 解性を有していなければならない。当該濃度は通常素子 の吸収状態において1.0~1.2の範囲の吸光度が得 られるように選択されるが、当然液晶層の厚さと染料の 吸収係数とに依存する。一般的な多色性染料の濃度は、 ホスト液晶の1重量%以下である。

【0026】本発明においては、上記多色性染料として 二色性色素を用いる。二色性色素としては、一般的に、 アゾ系或いはアントラキノン系色素が多く用いられてお り、負の二色性を持つものとしてテトラジン系色素等が 用いられている。

【0027】一般にゲストホストモードで使用されるア ゾ系色素の代表例としては、: 第7回液晶討論会予稿集 (1981) 3U14, 上野等、「液晶(応用編)」培 風館(1985) p35、 岡野等に記載されている。 ま た、アントラキノン系色素の代表例は、G. Hepke et. al., Proc. 1 EuropeanDi splay Research Conf. (198 1) 25~、「液晶 (応用編) 」培風館(1985) p 36、 御野等に記載されている。 本発明においてもこれ ち二色性色素が好ましく用いられるが、本発明がこれら に限定されるものではない。

【0028】次に、本発明の液晶素子の製造方法につい て、図1に示した構成の液晶素子の製造方法の一例を挙 げて説明する。図2、図3は当該製造例の工程図であ る。図中、11はインクジェットヘッド、12は二色性 色素を含むインク、13は二色性色素、14はホスト液 品、15はセルであり、図1と同じ部材には同じ符号を 示した。以下、各工程を説明するが、図2、図3の (a) ~ (f) は下記工程 (a) ~ (f) にそれぞれ対 広する断面模式図である。

#### 【0029】 工程(a)

基板1上に必要な部材を作り込む。本実施形態において は、共通電極2と配向膜3を形成する。基板1は透過型 の液晶素子の場合には、一般的にはガラス等透明な素材 が用いられ、プラスチックフィルムやプラスチックシー トを用いることもできる。また、使用する液晶モードに よっては、或いは、反射型の液晶素子を構成する場合に は、セラミックスや着色ガラス、着色プラスチックなど の不透明基板を用いることができる。

【0030】共通電極2としては、通常、ITO等透明 導雷材が好ましく用いられる。さらに、配向膜3として は、ポリイミド膜やボリビニルアルコール (PVA) 膜 をラビング処理したものや、無機材料を斜方蒸着させて なる膜、或いは、垂直配向が必要な場合には、下記構造 式で示されるDMOAPに代表される有機シラン類、へ キサデシルアミン、ミリスチン酸錯体などを用いた聴が 好ましく用いられる。

### [0031] 【化1】

DMOAP 
$$\begin{array}{c} C_{18}H_{27} \\ C_{1} & M^{*} - (CH_{2})_{3}Si(OCH_{3})_{3} \\ CH_{2} & CH_{3} \end{array}$$

#### 【0032】工程(b)

各画素を互いに不連通に分割する隔壁を形成する。本実 施形態では、隔壁を兼ねたブラックマトリクス4を形成 した例を示す。即ち、本発明にかかる隔壁4は黒色素材 で形成することにより、隣接する両素間を遮光するブラ ックマトリクスを兼ねることができる。このようなブラ ックマトリクスの材料としては、特に限定されないが、 例えば、金属酸化物と金属の積層構造や、黒色樹脂等に より形成することができる。好ましくは、黒色樹脂によ り形成されるが、この場合、感光性樹脂組成物、非感光 性樹脂組成物のいずれでも好ましく用いることができ る。特に、後述の工程において二色性色素をインクジェ ット法により各画素に付与する場合には、プラックマト リクスの樹木性を向上させるために、樹脂の側鎖にメチ ル基等の後工程で分解され易い基を有する樹脂を用いる ことが好ましい。また、ブラックマトリクスの形成業材 に別途機水剤を添加しても良い。

【0033】本発明において好ましく用いられる黒色樹脂に含まれる黒色の着色刺としては、カーボンブラック や黒色有機顔料などの黒色顔料や、黒色染料を用いるこ とができる。

【0034】本発明において、上記ブラックマトリクス を形成しうる黒色の感光性樹脂組成物の感光性樹脂成分 としては、UVレジスト、DEEP-UVレジスト、紫 外線硬化型樹脂等から適宜選択して用いることができ

【0035】UVレジストとしては、環化ポリイソプレン一芳香族ピスアジド系レジスト及びフェノール樹脂一芳香族アジド化合物系レジスト等のネガ型レジスト、ノボラック樹脂ージアソナフトキノン系レジスト等のポジ型レジストを挙げることができる。

【0036]また、DEEP-UVレジストとしては、 がジ型レジストとして、例えばポリメチルメタクリレート、ポリステレンスルホン、ポリヘキサフルオロプテル メタカリレート、ポリメチルイソプロベニルケトン及び 型ポリマーレジスト、コール酸の一ニトロベンジルエス テル類等の溶解が制剤系ポジ型レジスト等: ネガ型レジ ストとしては、ポリビニルフェノールー3,3 "ジア ジドジフェニルスルホン及びポリメタクリル酸クリシジ ル等を崇げることができる。

【0037】紫外線硬化型樹脂としては、ベンゾフェノン及びその置換誘導体、ベンゾイン及びその置換誘導体、ベンジイン及びその置換誘導体、ベンジル等のオキシム系化合物等の中から選ばれる1種または2種以

上の光重合開始剤を2~10重量%程度含有した、ポリ エステルアクリレート、エポキシアクリレート及びウレ タンアクリレート等を挙げることができる。

【0038】上記組色級光性期輪組成物は、スピンコー ター、ダイコーダー、ディップコート等により、基板」 上に塗布し、ホットプレート等を用いて仮硬化した後、 総光性期齢組成物の態度に合致した波長を有する電光業 る。その後、現像を行うことにより、ネガ型であれば重 光時にマスタで遮光した部分が現塗液で溶出し、基板支 が高が腐出し、弱光された部分が現塗を兼わたプラックマ トリクスペターンとして残る。次いで、現像液を充い流 すためにリンスを行い、本限化させるための加熱乾燥か 成する。ここで、本硬化とは、ブラックマトリクス 4中 の溶剤成分を往とんど添発させ、基板要而に強調にブラ ックェトリタスを寄着させる処理をいう。

【0039】また、本発明に用いうる非感光性樹脂組成 物の樹脂成分としては、例えばポリイミド、アクリル酸 モノマー、ウレタンアクリレート等を挙げることができ で

【0040】 本発明において隔壁を非認光性患精組成物 で形成する工程は、上記の優光性樹脂構成物を用いる場 合と同様に、基板1上に該非感光性樹脂組成物の塗原を 形成し、フォトレジストをマスクとして用いて、上配塗 臓をエッチングしてパターンを形成することができる。 また、フォトレジストを用いてリフトオフによってパタ ーン形成しても良い。

【0041】さらにブラックマトリクスは、黒色の感光 性樹脂組成物を一旦ブラステック基材フィルム上に磨火 に塗布形成した後、基板 1上に窓早し、パターに のである。ここで用いられ るブラスチック基材フィルムとしては、化学的及び熱的 に安定な可能を有する各種プラステックフィルムであればいずれのものも用いられるが、例えば、高密度ポリ エチレン(HDPE)、低速度ボリエチレン(LDP E)、ポリアミド(PA)、ボリスチレン(PS)、ボ リユーテルスルホン(PES)、ボリエチレンテレフタ レート(PET)、ボリイミド(PI)等が挙げられ る。

【0042】また、当該方法で用いられる黒色の感光性 掲點組成物としては、フォトレジストに黒色の常色剤で あるカーボンブラックや、数種類の着色照料を混合、分 飲させて黒色としたものが野ましく用いられる。また、 これら着色剤を分散させるための溶剤としては、例え は、ボリエチレングリコールモノメチルエーテルアセデ ートを用いることができる。また、フォトレジストとし ては、ボジ型フォトレジストでは、フボラック樹脂やボ リメチルメタクリレート等が挙げられ、米ガ架フォトン ジストでは、船分類化ポリインアレン、ポリビニルフェ ンストでは、船分類化ポリインアレン、ポリビニルフェ ノール等が挙げられる。ノボラック棚間やボリチチルメ クタリレートを使用する場合には、これらのアルカリ 高柱樹脂中に、感光性材料であるジアゾナフトキノンス ルホン酸エステルを溶解禁止剤として混合しておくとよ い。これにより、光照射によってジアゾナフトキノンス ルホン酸エステルが純料を起こし、溶解集に無料が なると共にアルカリ可溶性が増大し、ボジ型シジストと して機能するようになるので、材料の変質が抑制され、 安定にた加上が可能となる。

[0.043] 先ず、厚さが好ましくは $1\sim 10 \mu m$ 、より好ましくは $3\sim 8 \mu m$ のブラスチック基材フィルムの 下面あるいは同電に、乾燥平みが $0.05\sim 0.1 \mu m$ の厚みとなるように離型剤を塗布する。その際に使用する離型剤としては、例えばシリコン型の離整剤が好ましく 用いわれる。

【0044】水に、腓型制が盛布されているプラスチック 基材フィルムの片面に、概光性の黒色樹脂組成物を、 転換後の原みが1~10gm、より好ましくは2~7gmの厚ととなるように塗布する。塗布方法としては、所 型の機準にかっに塗布するとかできればいれの方法 でも良いが、例えば、スピンコート、ロールコート、バーコート、ディップコート等の塗布方法が挙行される。 その後、80~100℃観点と記す機能となび機会 さた後、コイルに発き取る。このように、感覚性の無色 関節材料を均一な層状に塗布形成し、さらに効果及び乾 機させたシーの状態で集中することができるため、材 料のボットライフが長くなり、材料保管の点でもも利で ある

【0045】 本発明にかかる脳壁の高さは、二色性色素 の二色性比と吸光度、液晶能成物中の遮底、さらには動 作時の応答速度等を勘案して任意に決定されれるが おむね0.3μm以上20μm以下の範囲で専用的な特 性を示し、この範囲で決定されるとが望ましい。

[0046]上の後さらに、ブラックマトリクス4の隙 口部に露出した基板表面(本実域形態では配向跳3)の 表面放質処理を行うこともある。この表面放質処理は、 インク付与の底前に行うことが好ましい。表面位質処理 として具体的には、例えば許分線処理とどが行るれ、 該処理を加すことにより、基板表面が指律となり、イン クの燃料性が向上する。また、配向膜3を形成セずに、 当該工程を平向が理を施しても良い。

【0047】状いで、必要に応じて、バターン形状のプラックマトリクス4の上面に、ロールコーターを用いて 新硬化性樹脂を送館市も、該部語は、プラクマトリク ス4と対向悪低とを接着するために用いるもので、一般 的な液着セル用のシール材を用いることができる。ま た、プラックマトリクス4自身が接着性を有する場合は これを確似しても良い。

[0048] 工程(c)

ブラックマトリクス4の開口部をセル15として、各セ

ル15にそれぞれ所定の畳色を示す二色性色巻を含んだ インク12をインクジェットへッド11より付きする。 二色性色素の付与方法としては、オフセット印刷、グラ ビア印刷、スクリーン印刷等の一般の印刷比を用いることもできるが、特にインクジェット方式を用いる場合に は印刷版を使用しないため、好ましい。

【0049】本発明で用いられるインク12としては、 ブラックマトリクス4ではじかれやすいものが好まし く、表面エネルギー(表面張力)としては、通常3×1 0<sup>1</sup>~7×10<sup>1</sup>N/cmである。インク12の溶礁と しては、水を主成分として製水性の有機溶媒等を含むも のが終ましいが、その相成には限定されない。

【0050】また、インクジェット方式としては、エネルギー発生兼子として魔気熱変操体を用いたパブルジェットタイプ、或いは、圧電素子を用いたピエンジェットタイプ等が針ましく使用できる。また、オンデマンド型、コンティニュアス型等の方式も利用できる。

#### 【0051】工程(d)

インク12を付与した基板1を加熱処理して、インク1 2から使用した溶媒、木等を素発させ、セル15内に二 色性色素13だけを残留させる。基板1の加熱処理の程度、時間、零断気等はインクの溶媒等の需気圧や沸点、 二色性色素の耐熱性、工程からの変調等の部条件により 適宜選択されば良く、また、減圧等の他の手段 あるいは、他の手段を併用しても何ら問題はない。

【0052】工程(e)

- 企性色素13の付与された基板1を減圧下に驚き、各セル15にホスト液晶14を付与する。ホスト液晶の付与は、例えば液晶に入業度と、減圧チャンバー中でホスト液晶の高下及びセル和立を行えるように立めし、上記基板をチャンバー中において、ディスペンサーを用いて各セル15が十分に満たされるようにホスト液晶14を管下し、チャンバー内を表してホスト液晶14に対しまれる気泡を排出させる。この時、チャンバー内を苦干低損に瀕却すると、二色性色素12がホスト液晶13に迅速に分散と改繊晶収換サまなり、降後するなど、降後がより、降後するなど、

#### 【0053】工程(f)

配法が完了してから、減圧チャンパー中で所定の部材を 作り込んだ対向基板6と貼っ合わせる。本実施形能で は、対向基板として、透明基板を上に商業布に下下T (消験トランジスタ)等のアクティブ素子7と両業端板 多及び、全面に向限等が形成されたアクティブマトリ クス基板を用いた例を示しているため、当該工程におい ては、各セルと両業電極8が対応するように素子を組み なてる。

【0054】その後、減圧チャンバーを常圧に戻し、組 み立てた液晶素子を取り出して加熱処理を行い、ブラッ

クマトリクス4の上面に塗布した接着層を硬化させて対 向基板を強固に貼り合わせ、本発明の液晶素子を得る。 当該加熱処理では、同時に、液晶組成物5を加熱して対 流を起こし、且つ望ましくはアイソトロピック相に相転 移させて各セル内でホスト液晶に二色性色素を均一に分 散させる効果がある。この加熱処理の条件は、使用する 接着剤、ホスト液晶材料、二色性色素材料によって適宜 決定される。また、該加熱処理は減圧チャンパー中で行 っても良い。さらに、接着剤として紫外線硬化タイプ等 熱硬化性以外のものを用いることも可能であり、この場 合、紫外線照射等タイプに応じた処理を施した後、二色 性色素分散のための加熱処理を行えばよい。

【0055】図4に、本発明の液晶素子のカラーバター ンの一例を模式的に示す。それぞれR、G、Bのいずれ かの二色性色素が付与された独立の着色画素(液晶組成 物を充填したセル)は長方形で画素の長手方向をX方 向、これに直交する方向をY方向とすると、一つの画素 の大きさは全て同じで230 $\mu$ m×80 $\mu$ mであり、X 方向のビッチが300 μm、Y方向のビッチが100 μ mである。そして、X方向には同じ色の着色画素が一直 線に配列され、Y方向には隣り合う着色画素の色が異な り合うように、各色の面素が配列されている。 【0056】図4の実施形態で、X方向に480個、Y

方向に1920個(各色640個)で、図5に示すよう に、順面サイズが144mm×192mmで、対角線の 長さが240mmの9、4インチサイズの該晶素子が構 成される。尚、画面サイズや着色画素の個数(画素 数)、配列順序は当該形態に限定されるものではない。 100571

【実施例】 (実施例1) 厚さ0. 7mmの無アルカリガ ラス基板 (コーニング社製「#1737」) を用意し、 全面にITO電極を形成した。

【0058】上記基板を、2%水酸化ナトリウム水溶液 を用いてアルカリ超音波洗浄し、次いでUVオゾン処理 を施した後、カーボンブラックを含有したレジスト材 (新日鉄化学社製プラックマトリクス用ネガ型レジスト インキ「V-259 BK739P」) を、ダイコータ ーで障阻5 g mになるよう塗布した。この基板をホット プレートで80℃にて180秒間加熱し、レジストを仮 硬化させた。

[黑色感光性樹脂組成物]

10重量% ノボラック樹脂 ジアゾナフトキノンスルホン輸エステル 1 重量% カーボンプラック 10 重量% ポリエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 79重量%

【0067】厚さ0.7mmのセラミックス製の不透明 な光反射性基板を用意し、全面にITO電極を形成し た。この基板に適合するような所望のサイズに、上記黒 色蔵光性樹脂組成物層を形成したフィルムを切断し、得 られたフィルムを、該黒色感光性樹脂組成物層が基板側

【0059】次に、DEEP-UV露光装置を使用し、 所定のパターンマスクを用いてプロキシミティ露光を行 い、続いて無機アルカリ水溶液の現像液でスピン現像機 を用いて現像し、さらに純木でリンス処理して現像液を 完全に除去し、クリーンオープン中で、200℃で30 分間加熱して本硬化処理を行い、隔壁を兼ねたブラック マトリクスを得た。

【0060】得られた所定のパターンを有する隔壁を策 ねたブラックマトリクス上面に、ロールコータを用いて 熱硬化性樹脂を塗布した。

【0061】次いで、ブラックマトリクスの関目部に、 R、G、Bの二色性色素を含むインクをインクジェット 法により付与した。インク付与後、基板を150°Cのホ ットプレートで2分間加熱し、インク中の溶媒を蒸発さ せて二色性色素のみをブラックマトリクスの開口部に残 した。

【0062】次いで、(株)アコミ工業製の液晶注入装 置を、減圧チャンパー中で液晶の滴下及びセル組立が行 えるように改造し、上記二色性色素を付与した基板を該 減圧チャンパー中に置き、ディスペンサーを用いてブラ ックマトリックスの開口部にホスト液晶(メルク社製 「ZLI-4792」) (ネマチック相モード)を滴下 し、チャンバー内を133Paまで減圧して気泡を排出 させた。

【0063】脱法が完了してから、画素毎にTFTと画 素電極を作り込んだアクティブマトリクス基板を、各画 套電極が各セルに対応するように配置し、減圧チャンパ ーを減圧に戻してから取り出して、加熱炉を用いて18 0℃で30分間の加熱処理を行い、本発明の液晶素子を 得た。

【0064】得られた液晶素子は、明るく、視野角の広 い良好な表示素子であった。

【0065】 (実施例2) 厚さ5 μmのHDPEフィル ムの両面に、シリコン型離型剤を、乾燥膜厚が0.1μ m以下の膜障となるように塗布した。該フィルムを良く 乾燥後、フィルムの片面に下配組成の黒色の感光性樹脂 組成物を、乾燥膜厚が7μmとなるように均一な厚さに 絵布した。その後、該フィルムを85℃でプリベークし た後、巻き取った。

[0066]

に積層されるように押しつけ、90℃以下の温度で熱及 び圧力をかけて基板上にラミネートした後、HDPEフ ィルム基材を剥ぎ取って、基板上に黒色感光性樹脂組成 物層を転写した。

【0068】次いで、フォトマスクを介して30m]/

cm<sup>2</sup>の露光量で紫外線を露光した後、通常の方法で現 像及びリンスを行い、隔壁を兼ねたブラックマトリクス パターンを形成した。

【0069】ブラックマトリクスの関口部に、配向処理 として、DMOAPによる垂直配向処理を施した。ま た。ブラックマトリクスの上面に熱硬化性樹脂をロール コータにより塗布した。

【0070】実施例1と同様に、インクジェット方式に より、Y、C、Mの二色性色素を含むインクを付与し、 溶剤を蒸発させた後、ホスト液晶を付与した。本実施例 ではホスト液晶としてメルク社製「ZLI-4792」 に「CB-15」を添加したものを用いた。引き続き実 締例1と同様にしてアクティブマトリクス基板と貼り合

わせて液晶素子を得た。 【0071】得られた液晶素子は明るく、視野角が広

く、表示特性に優れた素子であった。 【0072】また、本実施例で用いたホスト液晶材料 は、コレステリック相を示す誘電異方性が正の液晶材料 であり、分子配向方向により発色の異なる二色性色素と 混合された液晶組成物として相転移型ゲストホスト表示 モードで駆動され、一方の基板に不透明基板を用いて、 影のない、輸郭の閉瞭な表示を行う反射型の液晶素子が 提供された。

#### [0073]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 カラーフィルタを用いることなく、良好なカラー表示特 [図1]

性を有する液晶素子が安価に提供される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶素子の一実施形態の断面模式図で ある。

### 【図2】本発明の液晶素子の製造方法の一実施形態の工 程図である。

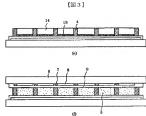
【図3】本発明の液晶素子の製造方法の一実施形態の工 程図である。

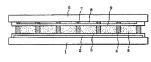
【図4】 本発明の液晶素子のカラーバターンの一例を示 す模式図である。

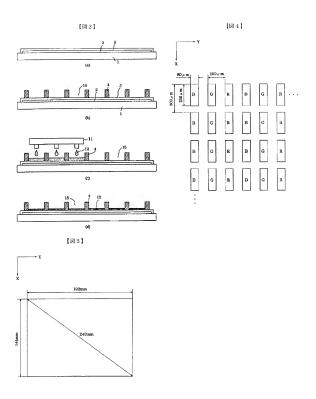
【図5】本発明の液晶素子の画面サイズの一例を示す模 式図である。

### 【符号の説明】

- 1.6 基板
- 2 共通電極
- 3, 9 配向膜
- 4 ブラックマトリクス 5 液晶組成物
- 7 アクティブ素子
- 8 画素電極
- 11 インクジェットヘッド
- 12 インク
- 13 二色性色素
- 14 ホスト液晶 15 セル







- (19) Japan Patent Office (JP)
- (12) Publication of Patent Application (A)
- (11) Publication Number; No. 2001-209073 (P2001-209073A)
- (43) Date of Publication: August 3, H13 (2001)

(2001.8.3)

(51) Int. Cl. Theme Code (reference)

G02F 1/137 G02F 1/137 2H088

Request for Examination; Not made

Number of Claims: 12 OL (9 pages in total)

- (21) Application Number.: No. 2000-19453(P2000-19453)
- (22) Application Date: January 28, H12(2000.1.28)
- (71) Applicant: 000001007

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo

(72) Inventor Naoki Kato

c/o Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo

(74) Agent: 100096828

Patent Attorney, Keisuke Watanabe (and another)

F term (reference): 2H088, EA02, GA 02, GA13, HA08, HA14, JA06, JA07, JA10,

JA11, KA02, MA07, MA20

(54) [Title of the Invention] LIQUID CRYSTAL DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME.

## (57) [Abstract]

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-cost color display liquid crystal device without using a color filter.

SOLUTION: A black matrix 4 also serving as a partition wall is formed on a substrate 1 where an electrode 2 is formed. The openings of the black matrix 4 are used as cells and each cell is applied with ink containing a dichroic dye by an ink-jet method. Further, a host liquid crystal is applied to each cell and mixed with the dichroic dye. A counter substrate 6 having an electrode 8 formed is attached to the substrate 1. The cells filled with a liquid crystal composition are used as color pixels to display an image by a guest-host mode.

[Claims]

[Claim 1]

A liquid crystal device at least provided with a pair of substrates, a liquid crystal composition which is sandwiched between the substrates, and an electrode for driving the liquid crystal composition, characterized in that the liquid crystal composition is stored in cells divided independently of each other by a partition wall so as to form each color pixel; the liquid crystal composition of each the color pixel is formed of a mixture of a dichroic dye which has one color selected from a combination of a plurality of colors and a host liquid crystal; and light modulation is performed by a guest-host mode.

[Claim 2]

The liquid crystal device according to claim 1, wherein the host liquid crystal has a nematic phase, and in the nematic phase, an orientation direction of liquid crystal molecules is changed by application of voltage to perform light modulation.

[Claim 3]

The liquid crystal device according to claim 2, wherein the host liquid crystal has homogeneous orientation when voltage is not applied, and the dichroic dye is a p-type.

[Claim 4]

The liquid crystal device according to claim 2, wherein the host liquid crystal has homeotropic orientation when voltage is not applied, and the dichroic dye is an n-type.

[Claim 5]

The liquid crystal device according to claim 1, wherein the liquid crystal composition performs light modulation by a phase transition type liquid crystal mode. IClaim 61

The liquid crystal device according to any of claims 1 to 5, wherein the partition wall is black.

[Claim 7]

The liquid crystal device according to claim 6, wherein the partition wall is formed of a black resin.

[Claim 8]

The liquid crystal device according to any of claims 1 to 7, wherein the height of the partition wall is from 0.3 to 20  $\mu m$ .

[Claim 9]

The liquid crystal device according to any of claims 1 to 8, in which an active matrix driving mode is employed in each pixel provided with an active device.

[Claim 10]

A method for producing the liquid crystal device according to any of claims 1 to 9, characterized by forming the partition wall over one substrate; applying a dichroic dye which has a predetermined color and a host liquid crystal to each pixel region surrounded by the partition wall under reduced pressure; and after attaching the other substrate, returning to a normal pressure state.

[Claim 11]

The method for producing the liquid crystal device according to claim 10, wherein after attaching the other substrate, heat treatment is performed.

[Claim 12]

The method for producing the liquid crystal device according to claim 10 or claim 11, wherein a method for applying the dichroic dye is performed by an ink-jet method.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Technical Field to which the Invention Belongs]

The present invention relates to a color display liquid crystal device which is used for color televisions, personal computers, pachinko amusement machines, and the like, and a method for producing the same.

[0002]

[Prior Art]

Until now, a method by which transmitted light or reflected light is colored

using color filters having coloring portions of R (red), G (green), and B (blue) each corresponding to a pixel have been utilized to obtain a color liquid crystal device. In addition, as a method other than this, a so-called field sequential mode in which a plurality of backlights each having different mission wavelength is installed behind a liquid crystal device to switch a liquid crystal in synchronization with switching of the backlights, or the like, has been used.

[0003]

[Problems to be Solved by the Invention]

In a conventional liquid crystal device using color filters, technique to produce minute color filters with high accuracy is demanded to arrange a coloring portion in each pixel. For a method for producing a color filter, a pigment dispersion method is used in general. However, in this method, photoresists for at least three colors are used; and a step of uniformly applying each photoresist to a substrate and processing by a photolithography method is required to be repeated three times. Accordingly, production cost of the color filter has been highly increased, which has been an obstacle to reduces cost of the liquid crystal.

[0004]

Further, in a method using a so-called guest-host mode in which a dichroic dye is added to a liquid crystal, there has not been a way of arranging pixels each having different color in a plane, and a way of using three liquid crystal cells being overlapped with each other by subtractive mixture has been used. Therefore, although expensive color filters are not used, there are problems that production cost is increased and a viewing angle become very small due to generation of parallax caused because the cells are used while being overlapped with each other.

[0005]

Furthermore, in the method using the field sequential mode, there is a problem that cost is increased because a backlight which switches light emission color at very high speed and a liquid crystal which has high-speed response are required to be used, and further, a circuit for driving the backlight and the liquid crystal in synchronization with each other is required.

[0006]

An object of the present invention is to solve the above problems and to provide a favorable color liquid crystal device at low cost without requiring a complicated production process.

[0007]

[Means for solving the problems]

A liquid crystal device of the present invention is a liquid crystal device at least provided with a pair of substrates, a liquid crystal composition which is sandwiched between the substrates, and an electrode for driving the liquid crystal composition, which is characterized in that the liquid crystal composition is stored in cells divided independently of each other by a partition wall so as to form each color pixel; the liquid composition of each the color pixel is formed of a mixture of a dichroic dye which has one color selected from a combination of a plurality of colors and a host liquid crystal; and light modulation is performed by a guest-host mode.

The present invention includes a preferable mode in which the host liquid crystal has a nematic phase, and in the neamtic phase, an orientation direction of liquid crystal molecules is changed by application of voltage to perform light modulation or in which the liquid crystal composition performs light modulation with a phase transition type liquid crystal mode. The former includes a preferable mode in which the host liquid crystal has homogeneous orientation when voltage is not applied and the dichroic dye is a p-type, or the host liquid crystal has homeotropic orientation when voltage is not applied and the dichroic dye is an n-type.

[0009]

Furthermore, in the present invention, a preferable mode is included in which the partition wall is black, specifically, formed of a black resin; the height of the partition wall is from 0.3 to 20  $\mu$ m; and each pixel has an active matrix driving mode which includes an active device.

[0010]

Moreover, the present invention is to provide a method for producing a liquid crystal device of the invention, which is characterized by forming a partition wall over one substrate; applying a dichroic dye which has a predetermined color and a host liquid crystal to each pixel region surrounded by the partition wall under reduced pressure; and after attaching the other substrate, returning to a normal pressure state.

[0011]

The present invention includes preferable modes in which after attaching the other substrate, heat treatment is performed, and a method for applying the dichroic dye is performed by an ink-jet method.

[0012]

[Mode for Carrying Out the Invention]

FIG. 1 schematically shows a cross section of an embodiment of a liquid crystal device of the present invention. In the figure, reference numerals 1 and 6

denote substrates; 2, a common electrode; 3 and 9, orientation films; 4, a black matrix which also serves as a partition wall; 5, a liquid crystal composition; 7, an active device; and 8, a pixel electrode. This embodiment illustrates an example of a device in which the active device 7 is disposed for each pixel and the liquid crystal composition 5 in each pixel is driven by an active matrix mode.

[0013]

In the liquid crystal device of the present invention, the substrates 1 and 6 are disposed to face each other and the liquid crystal composition 5 is sandwiched therebetween. The liquid crystal composition 5 of each pixel is stored in a cell divided independently of each other by the partition wall 4, which constitutes each color pixel. [10014]

The liquid crystal composition used in the present invention is a guest-host mode liquid crystal composition in which a dichroic dye is dissolved in a host liquid crystal having a phase such as nematic, cholesteric or chiral nematic; smectic or chiral smectic; or the like, in which the dichroic dye is selected so that any one of a combination of at least two colors is provided in accordance with a predetermined colored pattern for each pixel.

[1015]

A plurality of modes and uses of the liquid crystal device of the present invention can be considered depending on the liquid crystal composition which is to be used. The following structures are given as examples; however, the present invention is not limited to these.

- (1) A liquid crystal device in which a dichroic dye which has a color of R, G, or B is mixed into each pixel.
- (2) A liquid crystal device in which a dichroic dye which has a color of yellow (Y), cyan (C), or magenta (M) is mixed into each pixel.
- (3) A reflective type liquid crystal device in which a dichroic dye which has a color of Y, C, or M is mixed into each pixel and a reflective layer is provided behind the device or in the device.
- (4) A liquid crystal device in which a dichroic dye which has a color of R, G, or B and a dichroic dye which is different from the aforementioned dichoic dye in absorption anisotropy and has black color are mixed into each pixel at the same time.
- (5) A reflective type liquid crystal device in which a dichroic dye which provides a color of Y, C, or M and a dichroic dye which is different from the aforementioned dichroic dye in absorption anisotropy and provides black color are mixed into each pixel at the same time, and a reflective layer is provided behind the device or in the device.

[0016]

As described above, various kinds of modes can be used as the host liquid crystal used in the present invention. A mode which uses a liquid crystal having a normal nematic phase is disclosed in G. H. Heilmeier and L.A. Zanoni: Appl. Phys. Lett., 13 (1968) 1622-, and the like. In addition, a so-called white Taylor mode which uses a chiral nematic liquid crystal and displays an image by utilizing phase transition, is disclosed in D.L.White and G. N. Taylor: J. Appl. Phys., 45 (1974) 4718-, and the like. Furthermore, a liquid crystal mode having a smeetic phase is disclosed in S. Lu et.Al.,: 1982 in SID Int'l Symp. Digest of Tech. Papers, 238-, and the like. A mode using a chiral smeetic phase is disclosed in F. Nakano. et.al.; 9th Int'l Liq. Cryst. Conf. Abstract, (1982) 338, J-2p., and the like. Note that a liquid crystal mode is not limited to these liquid crystal modes in the present invention.

Here, a guest-host mode of the present invention is described.

[0018]

A liquid crystal material has a property to make other compound molecules having a proper molecular arrangement or a mode which are added to the liquid crystal take its own arrangement. This property is a base of the guest-host mode liquid crystal device. In this device, a host liquid crystal has orientation controlled by application of an electric field or a magnetic field, and the orientation drives, for example, guest molecules of pleochroic dye to arrange. The pleochroic dye is a dye in which absorption properties vary in accordance with a change in a direction of electric vector of light which is incident on its own molecular arrangement. An appropriate pleochroic dye is a molecule extended in a stick shape, and the molecule hardly absorbs light passing along its major axis; however, the molecule absorbs light having an electric vector in a direction along the major axis of the molecule to the maximum.

Such a pleochroic dye molecule can be orientated in accordance with the orientation of the liquid crystal molecule in host liquid crystal, and has an advantage of being able to be used in a guest-host mode classified into two modes based on each of a nematic phase (Fredericks transition effect) and cholesteric-nematic phase transition.

In a nematic phase mode, a host liquid crystal is orientated from the first by orientation processing of a surface inside the device containing a host liquid crystal. This orientation varies by applying an electric field between electrodes of a device. A guest dve molecule also changes an orientation direction with the change: a change occurs in absorption of light passing along an axis of an electric field, whereby an electro-optic display which can perform switching can be obtained.

[1002.1]

In addition, in a cholesteric-nematic phase transition mode, a host liquid crystal has a positive dielectric anisotropy, and is an optically active compound in which a cholesteric meso-phase having a spiral arrangement (a focal conic state) with a long pitch in a short range or the one including the optically active compound. In the liquid crystal device of this mode, because the orientation is only in a short range in an off state where voltage is not applied, incident light is scattered. However, when an electric field is applied and the liquid crystal device is turned to be an on state, straight nematic arrangement which is parallel to the electric field can be obtained. The nematic arrangement produces optional guest dye molecular orientation which is parallel to the electric field, and gives a minimum absorption in that direction. As described, a display in which scattering hardly occurs in the on state, and which can switch between an on state and an off state can be obtained. The guest dye molecule enhances contrast between these two states.

A phase transition type guest host display mode in which display is performed by utilizing coloring variation based on the cholesteric-nematic phase transition has characteristics of high contrast without using a polarizing plate, no viewing angle dependency, brightness of entire display, high-speed response, and the like, which is particularly promising as a reflective type liquid crystal display. In the phase transition type guest host display mode, liquid crystal molecules have a Grandjean texture in which the liquid crystal molecules sequentially twist around the orientation direction as the liquid crystal molecules proceed in a direction perpendicular to an electrode surface; thus, dichroic dye molecules absorb light which is biased to an optional direction and exhibit color strongly. On the other hand, both of dye molecules, and liquid crystal molecules have homeotropic alignment which are perpendicular to an electrode surface at the time of electric field application, transmit incident light almost completely, and provides a color of a reflective plate (or an opaque substrate).

[0023]

It is important that guest dye molecules have orientation as close as possible to an average orientation of host liquid crystal molecules to obtain the greatest contrast between the two states in the guest-host mode; however, it is only achieved up to limited degree due to a random heat change. A degree of difference from ideal condition of the orientation is calculated by quantity to be known as order parameter S given by the following formula.

[0024]

$$S = (1/2) (3\cos^2\theta - 1)$$

Note that in the above formula,  $\cos^2\theta$  means an average interval, and  $\theta$  means an instant orientation angle of guest dye molecules to an average orientation of host liquid crystal molecules. The determination of the value of the order parameter S can be fully understood referring to papers such as the one by D.L.White which has been aforementioned.

[0025]

The order parameter S in the complete orientation is 1 (that is,  $\theta$  is 0). The pleochroic dye which is to be used in a guest-host mode liquid crystal device preferably has order parameter as close as possible to 1 and needs to have chemical, photochemical, and electrochemical stability as appropriate. It is necessary for pleochroic dye to be nonionic; the concentration of the pleochroic dye which is required to obtain a desired effect is considerably low in general; and enough solubility to a host liquid crystal is required. The concentration is selected so that absorbance in the range of 1.0 to 1.2 is provided in absorbing state of a normal device; however, the concentration depends on a thickness of a liquid crystal layer and absorption coefficient of the dye. The concentration of general pleochroic dye is less than or equal to 1wt% of the host liquid crystal.

[0026]

In the present invention, a dichroic dye is used as the pleochroic dye. As the dichroic dye, an azo-based or an anthraquinone-based dye is often used, and a tetrazine-based dye or the like having negative dichroism is used.

[0027]

A representative example of the azo-based dye used in a guest-host mode in general is described in proceedings of the 7th international liquid crystal conference (1981) 3U14, Ueno et. al., and "Liquid Crystal (application)", Baifukan, (1985) p35, Okano et al. In addition, a representative example of the anthraquinone-based dye is illustrated in G. Hepke et. al., Proc.1th European Display Research Conf. (1981) 25-, and "Liquid Crystal" (application) Baifukan, (1985) p36, by Okano et al. These dichroic dyes are preferably used in the present invention; however, the present invention is not limited thereto.

[0028]

Subsequently, a method for producing a liquid crystal device of the present

invention is described by giving an example of a method for producing a liquid crystal device having a structure illustrated in FIG. 1. FIGS. 2 and 3 are process drawings of the production example. In the drawings, reference numeral 11 denotes an ink-jet head, 12; ink containing a dichroic dye, 13; a dichroic dye, 14; a host liquid crystal, and 15; a cell. The same symbols are used to denote the same members as FIG. 1. Each process is described as follows, and FIGS. (a) to (f) of FIGS. 2 and 3 are cross-sectional schematic view corresponding to the following processes (a) to (f), respectively.

A process (a)

A necessary member is formed over a substrate 1. In this embodiment mode, a common electrode 2 and an orientation film 3 are formed. In the case where the substrate 1 is a transmissive liquid crystal device, a transparent material such as glass is used in general, or a plastic film or a plastic seat can be used. Depending on a liquid crystal mode, or in the case of forming a reflective type liquid crystal device, an opaque substrate such as ceramics, color glass, or color plastic can be used.

[1030]

As the common electrode 2, a transparent conductive material such as ITO is preferably used in general. In addition, as the orientation film 3, a polyimide film or a polyvinyl alcohol (PVA) film which has been subjected to rubbing treatment; a film formed by obliquely depositing an inorganic material; or in the case where vertical orientation is required, a film using an organosilane typified by DMOAP represented by the following structural formula, hexadecylamine, myristic acid complex, or the like is preferably used.

[0031]

[chemical formula 1]

DMOAP

[0032] A process (b)

A partition wall which divides each pixel without connecting the pixels to each other is formed. In this embodiment mode, an example of forming a black matrix 4 which also serves as a partition wall is illustrated. That is, the partition wall 4 of the present invention can also serve as a black matrix for blocking light in adjacent pixels by being formed of a black material. Materials for the black matrix are not specifically limited; for example, the black matrix can be formed using, for example, a stacked-layer structure of metal oxide and metal, a black resin, or the like. Preferably, the black

matrix can be formed of a black resin, and in this case, either of a photosensitive resin composition or a non-photosensitive resin composition can be preferably used. Specifically, in the case where a dichroic dye is applied to each pixel by an ink-jet method in a later step, it is preferable that a resin having a group such as a methyl group which is easily decomposed in a later step be used in a side chain of the resin so as to improve water-repellency of the black matrix. In addition, extra water repellant may be added to a formation material of the black matrix.

As the black coloring agent contained in a black resin which is preferably used in the present invention, black pigment such as earbon black or black color organic pigment, or a black dye can be used.

[10034]

[0033]

In the present invention, as a photosensitive resin component of a black photosensitive resin composition, a UV resist, a DEEP-UV resist, a UV curable resin, or the like can be selected to be used as appropriate.

As the UV resist, a negative resist such as cis-polyisoprene-aromatic bisazide resist and phenol resin-aromatic azido compound resist, or a positive resist such as novolac resin-diazo naphthoquinone resist can be given.

As for the DEEP-UV resist, as a positive resist, a radiolysis type polymer resist such as polymethylmethacrylate; polystyrene sulfone; polyhexafluoro butyl methacrylate; polymethyl isopropenyl ketone; and bromide polyl-trimethylsilyl propen, a dissolution suppressant positive resist such as cholic acid o- nitro benzil esters, and the like can be given. And as a negative resist, polyvinyl phenol 3, 3'- diazido diphenyl sulfone; polymethacrylic acid glycidyl, and the like can be given.

As the UV curable resin, polyester acrylate, epoxy acrylate, urethane acrylate, and the like, in each of which one kind or two or more kinds of photoinitiator of 2 to 10 wt% selected from benzophenone and the substitution derivatives; benzoin and the substitution derivatives; acetophenone and the substitution derivatives; oxime series compounds such as benzyl; and the like can be given.

The black photosensitive resin composition is applied to the substrate 1 by spin coater, dye coater, dip coat, or the like; pre-cured with a hot plate or the like; and then exposed to light using exposure equipment having a wavelength in accordance with sensitivity of the photosensitive resin composition and a mask having a predetermined pattern. After that, by performing development, when it is a negative type, a portion which is shielded from light with a mask at the time of light exposure is eluted by developer; a surface of the substrate is exposed; and an exposed portion remains as a black matrix pattern which also serves as a partition wall. After that, rinse is performed to wash away the developer and heating and drying process (postbake) for complete curing is performed so as to form a black matrix 4. Here, the complete curing is a process in which most of the solvent components in the black matrix 4 is vaporized and the black matrix is made in close contact with the surface of the substrate strongly.

100391

As a resin component of a non-photosensitive resin composition which can be used in the present invention, for example, polyimide, an acrylic acid monomer, urethane acrylate, and the like can be given.

[0040]

100421

Similar to the case of using the photosensitive resin composition, a process for forming the partition wall using the non-photosensitive resin composition can be performed by forming a coating film of the non-photosensitive resin composition on the substrate 1, using a photoresist as a mask, etching the coating film, thereby forming a pattern. Alternatively, the pattern may be formed by lift-off using the photo resist. [0041]

Furthermore, a method may be employed in which after the black photosensitive resin composition is once applied to a plastic material film to form a layer; the black photosensitive resin composition is transferred to the substrate 1, and patterned, thereby forming the black matrix. As the plastic substrate film to be used here, any kinds of plastic films can be used as long as they have flexibility that is stable chemically and thermally. For example, high density polyethylene (HDPE), low density polyethylene (LDPE), polyamide (PA), polystyrene (PS), polyether sulfone (PES), polyethylene terephthalate (PET), polyimide (PI), and the like can be given.

In addition, as the black photosensitive resin composition used in the method, carbon black which is a black coloring agent or several kinds of colored pigments which are mixed and dispersed to be black is preferably used for the photoresist. In addition, as the solvent to scatter these coloring agents, for example, polyethylene glycolmonomethyl ether acetate can be used. In addition, as the photoresist, a novolac resin, polymethylmethacrylate, or the like is given for a positive type photoresist, and a

partial cis-polyisoprene, or polyvinyl phenol, or the like is given as a negative type photoresist. When a novolac resin or polymethylmethacrylate is used, it is preferable that diazonaphthoquinone sulfonate ester which is a photosensitive material be mixed in the alkaline soluble resin as dissolution inhibitor. Accordingly, diazonaphthoquinone sulfonate ester causes transition by light irradiation; and a dissolution prohibition effect disappears and alkali solubility increases, thereby functioning as a positive resist. Therefore, change in quality of materials is controlled, and stable processing is possible. [0043]

First, a mold release agent is applied to one side or both sides of the plastic material film which has a thickness of preferably from 1 to 10  $\mu$ m, more preferably from 3 to 8  $\mu$ m so that dry thickness is from 0.05 to 0.1  $\mu$ m. As the mold release agent used at that time, for example, a silicon type mold release agent is preferably used. 100441

Thereafter, a photosensitive black resin composition is applied to one side of the plastic material film on which the mold release agent is applied so that the thickness of the photosensitive black resin composition after being dried is from 1 to 10  $\mu$ m, more preferably from 2 to 7  $\mu$ m. As an application method, any method is applicable as long as a desired film thickness can be formed uniformly; for example, an application method such as spin coat, roll coat, bar coat, or dip coat can be given. After that, the photosensitive black resin composition is heat-cured and dried at a temperature of approximately 80 to 100 °C; then wound around a coil. Thus, the photosensitive black resin material can be applied for forming a layer uniformly and stored in a sheet state where the photosensitive black resin material is cured and dried. As a result, the pot life of the material is lengthened, which is advantage in material storage.

The height of the partition wall relating to the present invention is determined optionally in view of dichroic ratio and absorbance of the dichroic dye; concentration in the liquid crystal composition; response speed at the time of movement; and the like; however, practical characteristics of the partition wall are shown in the range from 0.3  $\mu m$  to  $20~\mu m$ ; thus, the height of the partition wall is desirably determined in this range. 100461

Thereafter, a surface modification treatment of the surface of the substrate which is exposed to openings of the black matrix 4 (orientation film 3 in this embodiment mode) may be further performed. The surface modification treatment is preferably performed just before ink is applied. As a specific example of the surface modification treatment, ultraviolet treatment is given. By performing the treatment,

the surface of the substrate is cleaned, and wettability of the ink is improved. In addition, orientation treatment may be performed by the process without forming the orientation film 3.

[0047]

Subsequently, a thermosetting resin is applied to the top surface of the patterned shape black matrix 4 by roll coater, if necessary. The resin is used to bond the black matrix 4 and a counter substrate, and a sealing material for a general liquid crystal cell can be used. In addition, in the case where the black matrix 4 itself has an adhesive property, the thermosetting region may be omitted.

A process (c)

The opening of the black matrix 4 is denoted as a cell 15, and ink 12 containing a dichroic dye each has a predetermined color is applied to each cell 15 from an ink-jet head 11. As an application method of the dichroic dye, a general printing method such as offset printing, gravure printing, screen printing, or the like can be used; however, specifically, an ink-jet method is preferably used because a printing plate is not used. [0049]

Preferably, the ink 12 used in the present invention is easily repelled in the black matrix 4, and the surface energy (surface tention) is usually to be  $3\times10^4$  to  $7\times10^4$  N/cm. As a solvent of the ink 12, the one which includes water as its main component and also includes a hydrophilic organic solvent or the like is preferable; however, the composition is not limited.

[0050]

In addition, as the ink-jet method, a bubble jet type with the use of an electrothermal converter or a piezo-jet type using a piezoelectric device can be used as an energy generating device. In addition, a method such as an on-demand type or a continuous type can also be used.

[0051]

A process (d)

The substrate 1 to which the ink 12 is applied is subjected to heat treatment and the solvent, water, and the like are vaporized so that only the dichroic dye 13 is left in the cell 15. The temperature, time, atmosphere, and the like of the heat treatment of the substrate 1 are selected as appropriate by several conditions of vapor pressure and the boiling point of the solvent or the like of the ink; heat resistance of the dichroic dye, requests from the process, and the like. Further, there is no problem of performing the process by other means such as reduced pressure, or using other means together.

[0052]

#### A process (e)

The substrate 1 to which the dichroic dye is applied is put under reduced pressure, and a liquid crystal 14 is applied to each cell. The application of the host liquid crystal is performed by remodeling a liquid crystal injecting apparatus so that the host liquid crystal can be dripped and a cell can be assembled in a reduced pressure chamber, disposing the substrate in the chamber, dripping the host liquid crystal 14 using a dispenser so that each cell 15 is sufficiently filled; and depressurizing the chamber to exhaust air bubbles contained in the host liquid crystal 14. At this time, by controlling the chamber to be low temperature to some extent, the dichroic dye 12 is dispersed rapidly in the liquid crystal 13 to be a liquid crystal composition, which can prevent from mixing in adjacent cells. The host liquid crystal to be used is selected as appropriate in view of compatibility of the dichroic dye, a liquid crystal mode, and the like.

[0053]

# A process (f)

After defoaming is completed, bonding with the counter substrate 6 in which a predetermined material is formed in a reduced pressure chamber is performed. In this embodiment mode, as a counter substrate, an example of using an active matrix substrate in which an active device 7 such as a TFT (thin film transistor) and a pixel electrode 8 for each pixel and an orientation film 9 for an entire surface are formed over a transparent substrate 6, is illustrated; therefore, in the process, a device is assembled so that each cell corresponds to the pixel electrode 8.

Thereafter, the reduced pressure chamber is returned to normal pressure; assembled liquid crystal devices are taken out to be subjected to heat treatment; an adhesive layer applied to the top surface of the black matrix 4 is cured to bond the counter substrate strongly; thereby obtaining the liquid crystal device of the present invention. By the heat treatment, at the same time, there is an advantage of heating the liquid crystal composition 5 to generate convection, and desirably, generate phase transition to an isotropic phase, so as to uniformly disperse the dichroic dye to the host liquid crystal in each cell. As for the condition of this heat treatment, it is determined by adhesive, a host liquid crystal material, and a dichroic dye material which are to be used as appropriate. In addition, the heat treatment may be performed in a reduced pressure chamber. Even more particularly, adhesion other than the one having a thermosetting property, such as an ultraviolet curing type can be used; in this case, after

a process corresponding to the type such as ultraviolet irradiation or the like is performed, heat treatment for dispersing the dichroic dye may be performed. [0055]

An example of a color pattern of a liquid crystal device of the present invention is schematically illustrated in FIG. 4. Separate color pixels (cells filled with a liquid crystal composition) to which a dichroic dye of R, G, or B is applied is rectangle, and when a longitudinal direction of the pixels is to be an X direction and a direction perpendicular to the longitudinal direction is to be a Y direction, each pixel has the same size of 230  $\mu m \times 80~\mu m$ , and pitches in the X direction and the Y direction are 300  $\mu m$  and 100  $\mu m$ , respectively. And the color pixels having the same color are arranged straight in the X direction, and the pixels of each color are arranged so that color of the adjacent color pixels are different from each other in the Y direction.

In the embodiment mode of FIG. 4, there are 480 color pixels in the X direction and 1920 color pixels (640 per color) in the Y direction, and as illustrated in FIG. 5, a 9.4 inch size liquid crystal device having a screen size of 144 mm × 192 mm, and a diagonal length of 9.4 inches can be formed. Note that the screen size, the number of the color pixels (the number of the pixels), and the arrangement order are not limited to this embodiment mode.

[0057]

[Example]

[Example 1]

An alkali-free glass substrate with a thickness of 0.7 mm (manufactured by Corning Inc. No.1737) is prepared, and an ITO electrode is formed over an entire surface.

[0058]

After the substrate is subjected to alkaline ultrasonic cleaning using 2% hydroxide aqueous solution and then subjected to UV ozone treatment, a resist material containing carbon black (negative resist ink for a black matrix manufactured by Nippon Steel Chemical Corporation "V-259 BK739P") is applied to so as to have a film thickness of 5 µm using dye coater. The substrate is heated by a hot plate at 80 °C for 180 sec., thereby pre-curing the resist.

[0059]

Subsequently, DEEP-UV exposure equipment is used; proximity exposure is performed using a predetermined pattern mask, and then, development is performed using spin developer with inorganic alkali solution; and further, rinse treatment is performed with pure water to remove the developer completely; and heating at 200°C for 30 minutes is performed to conduct main curing, thereby obtaining a black matrix serving as a partition wall.

[0060]

A thermosetting resin is applied to the top surface of the black matrix which has an obtained predetermined pattern and also serves as a partition wall by roll coater.

[0061]

Subsequently, ink containing a dichroic dye of R, G, or B is applied to the openings of the black matrix by an ink-jet method. After applying the ink, the substrate is heated by a hot plate of 150°C for two minutes, and the solvent in the ink is vaporized so that only dichroic dye is left in the openings of the black matrix.

Then, a liquid crystal injecting apparatus manufactured by Ayumi Industry Co., Ltd. is remodeled so that a liquid crystal can be dripped and a cell can be assembled in a reduced pressure chamber; the substrate to which the dichroic dye is applied disposed in the reduced pressure chamber; the host liquid crystal ("ZLI-4792" manufactured by Merck) (a nematic phase mode) is dripped using a dispenser; and the chamber is depressurized to 133 Pa so as to exhaust air bubbles.

After defoaming is completed, the active matrix substrate in which a TFT and a pixel electrode are formed in each pixel is arranged so that each pixel electrode corresponds to each cell, the reduced pressure chamber is returned to reduced pressure to taken out the substrate, and heat treatment is performed at 180°C for 30 minutes with heating furnace, thereby obtaining a liquid crystal device of the present invention. [10064]

The obtained liquid crystal device was bright, and a favorable display device having a wide viewing angle.

[0065]

[0063]

[Example 2]

A silicon type mold release agent is applied to both surfaces of a HDPE film with a thickness of 5 µm so that a dry film thickness is less than or equal to 0.1 µm. After the film is dried well, a black photosensitive resin composition having the following composition is applied with a uniform thickness to a side of the film so that the dry film has a thickness of 7 µm. Then, the film is pre-baked at 85°C and rewound.

[0066]

An opaque light reflective substrate made by ceramics with a thickness of 0.7 mm is prepared, and an ITO electrode is formed on the entire surface. A film in which the black photosensitive resin composition layer is formed is cut into a desired size to match with the substrate; the obtained film is pressed so that the black photosensitive resin composition layer is stacked on a substrate side; heat at a temperature less than or equal to 90°C and pressure are applied to laminate over the substrate; and then the HDPE film material is torn off, thereby transferring the black photosensitive resin composition layer to the substrate.

[0068]

Thereafter, after ultraviolet rays with light exposure of 30 mJem² is exposed through a photomask, development and rinse are performed in a normal manner, thereby forming the black matrix pattern which also serves as a partition.

[0069]

As an orientation process, a vertical alignment process is performed by DMOAP in the openings of the black matrix. In addition, a thermosetting resin is applied to the top surface of the black matrix with by roll coater. [0070]

As in the case with Embodiment 1, ink containing a dichroic dye of Y, C, or M is applied by an ink-jet method, and after solvent is vaporized, a host liquid crystal is applied. In this embodiment, "ZLI-4792" manufactured by Merck to which "CB-15" is added is used as the host liquid crystal. Then, in a similar manner to Embodiment 1, by attaching to the active matrix substrate, a liquid crystal device is obtained.

The obtained liquid crystal device is bright, has a wide viewing angle, and superior display characteristics.

[0072]

Further, the host liquid crystal material used in this example is a liquid crystal material of which dielectric anisotropy which exhibits a cholesteric phase is positive, which is driven by a phase transition type guest host display mode as a liquid crystal composition which is mixed with a dichroic dve having a different emission color by an

orientation direction of molecules, and a reflective type liquid crystal device which does not have a dark side and displays contours clearly can be provided using an opaque substrate to one of substrates.

[0073]

# [Advantage of the Invention]

As described above, in accordance with the present invention, a liquid crystal device having favorable color display characteristics can be provided at low cost without using a color filter.

# [Brief Description of the Drawings]

- [FIG.1] A cross-sectional schematic view of an embodiment mode of a liquid crystal device of the present invention.
- [FIG. 2] A process diagram of an embodiment mode of a method for producing a liquid crystal device of the present invention.
- [FIG. 3] A process diagram of an embodiment mode of a method for producing a liquid crystal device of the present invention.
- [FIG. 4] A schematic view illustrating an example of a color pattern of a liquid crystal device of the present invention.
- [FIG. 5] A schematic view illustrating an example of a screen size of a liquid crystal device of the present invention.

#### [Description of Reference Numerals]

- 1.6 substrate
- 2 common substrate
- 3.9 orientation film
- 4 black matrix
- 5 liquid crystal composition
- 7 active device
- 8 pixel electrode
- 11 ink-jet head
- 12 ink
- 13 dichroic dve
- 14 host liquid crystal
- 15 cell